

産業構造審議会知的財産政策部会  
第31回商標制度小委員会  
議事次第・配布資料一覧

日時：平成25年2月8日（金）14時00分開会  
会場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について（報告書案）
3. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会 報告書案に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方

資料2 新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について（報告書案）